一、切片

1 获取料盒 WaferID

接口名称	获取料盒 WaferID	
接口地址	/cut/wafer/getWaferIdList	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	GET	

1.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
eqpCode	Υ	String	设备编码
carrierSn	Υ	String	载具号

1.2 请求参数示例

```
{
"eqpCode","",
"carrierSn":"LH001",
}
```

1.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码
waferDecimalCode	long	WaferId(十进制码)
slot	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	int	Wafer 所在位置: 行

1.4 响应参数示例

```
"waferRow":1
},
{
    "waferDecimalCode":,270532742
    "slot":1,
    "waferRow":2
}
```

2. 切片出 cassette

接口名称	切片出 cassette	
接口地址	/cut/wafer/confirmCut	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

2.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
eqpCode	Υ	String	设备编码
carrierSn	Υ	String	载具号
woCode	Υ	String	工单号
waferList	Υ	List	Wafer 集合
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
slot	Υ	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	Υ	int	Wafer 所在位置: 行
qty	Υ	int	数量

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

2.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

3. Wafer 检测信息 (AOI)

接口名称	wafer 检测信息(AOI)	
接口地址	/cut/wafer/checkForAOI	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程编号
eqpCode	Υ	String	设备编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
portCode	Υ	string	port 口编号
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
direction	Υ	int	1:正面 2: 背面
rank	Υ	string	等级, A 表示良品, B 表示轻微缺陷, C 表示严重缺陷
defectCode	Υ	string	原因代码
fileUrl	N	String	如果有上传图片 (图片的路径)
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

```
{
"procld":""

"eqpCode":"",
"waferDecimalCode":270532741,
"portCode":"",
"measurerId":"12",
"direction":1,
"rank":"A",
"defectCode":"ng error",
"fileUrl":"/temp/file/lkj.png",
"time":"20220203121212"
}
```

3.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

3.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"查询成功",
"code":20201",
}
```

4. Wafer 信息登记

接口名称	wafer 信息登记
接口地址	/cut/wafer/info
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
eqpCode	Υ	String	设备编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
chamberCode	Υ	string	腔体编号

type Y String in 代表进 out 代表出

4.2 请求参数示例

```
{
"eqpCode":"",
"waferDecimalCode":"270532741",
"chamberCode":"1133",
"type":"in"
}
```

4.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

4.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"查询成功",
"code":20201",
}
```

5. Wafer 踢片/碎片登记(根据制程号存储批次站点信息)

接口名称	Wafer 踢片/碎片登记	
接口地址	/cut/wafer/defect	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	N	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码
chamberCode	Υ	String	设备槽体编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
defectCode	N	String	原因代码
type	Υ	String	踢片: Remove 碎片: Smash

```
{
"procld":"",
"eqpCode":"",
"chamberCode":"",
"waferDecimalCode":270532741,
"defectCode":"",
"type":""
}
```

5.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

5.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

二、上下机业务

1. 上下机

接口名称	上下机	
接口地址	/track/checkInOrOut	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
carrierSn	Υ	String	载具号
eqpCode	Υ	String	设备编码
portCode	N	String	设备通道编码
woCode	N	String	工单号

actionView	Υ	String	上机: CheckIn; 下机: CheckOut
carrierWeight	N	double	载具重量(默认 kg)
waferList	N	List	Wafer 集合
waferDecimalCode	N	long	WaferId(十进制码)
slot	N	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	N	int	Wafer 所在位置: 行
qty	N	int	数量

```
"procld":"",
"carrierSn":"",
"eqpCode":"",
"portCode":"",
"actionView":"",
"carrierWeight":1.22,
"qty":10,
"waferList":[
    {
         "waferDecimalCode":270532741,
         "slot":1,
         "waferRow":1
    },
    {
         "waferDecimalCode":270532742,
         "slot":1,
         "waferRow":2
    }
]
```

1.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码
alarmMsg	String	告警信息

1.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
```

2. 设备状态变更上报

接口名称	设备状态变更上报	
接口地址	track/eqp/status	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

2.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
eqpCode	Υ	String	设备编码
status	Υ	String	设备状态

2.2 请求参数示例

```
{
"eqpCode":"",
"status":" "
}
```

2.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

2.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"查询成功",
"code":20201",
}
```

3. 上料 cassette 需要拿走接口

接口名称 上料 cassette 需要拿走

接口地址	track/cassette/release	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

3.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
carrierSn	Υ	String	载具编码

3.2 请求参数示例

```
{
"carrierSn":""
}
```

3.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

3.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

4. 载具称重

接口名称	载具称重
接口地址	/track/carrier/weight
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码
carrierSn	Υ	String	载具编码

weight	Υ	double	重量
type	Υ	String	前重: before 后重: after

```
{
"procld":"",
"eqpCode":"",
"carrierSn":"",
"weight":2.99,
"type":""
}
```

4.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

4.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

三、信息登记 (批次站点信息)

1. 载具信息登记(托盘/cassette)

接口名称	载具信息登记
接口地址	/info/carrier
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
carrierSn	Υ	String	载具编码

eqpCode	Υ	String	设备编码
chamberCode	Υ	String	腔体编码
action	Υ	String	in 代表进,out 代表出
trayPosition	N	String	upper 代表上托盘,lower 代表下托盘

```
{
"procld":"",
"carrierSn":"HL260",
"eqpCode":"",
"chamberCode":"1133",
"action":"in",
"trayPosition":""
}
```

1.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

1.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"查询成功",
"code":20201",
}
```

2. 托盘 Wafer 登记(累加使用次数)

接口名称	托盘 Wafer 登记
接口地址	info/tray/wafer
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码

carrierSn	Υ	String	托盘编码
trayPosition	Υ	String	upper 代表上托盘,lower 代表下托盘
waferList	Υ	List	wafer 集合
waferDecimalCode	Υ	long	waferId (十进制编码)
slot	Υ	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	Υ	int	Wafer 所在位置: 行

```
{
"procld":""
"eqpCode":"",
"carrierSn":" ",
"trayPosition":"lower",
"waferList":[
         {
             "waferDecimalCode":270532741,
             "slot":1,
             "waferRow":1
        },
         {
             "waferDecimalCode":270532742,
             "slot":1,
             "waferRow":2
        }
    ]
}
```

2.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

2.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"查询成功",
"code":20201",
}
```

3. 托盘维保接口 (重置清洗、镀膜次数)

接口名称	托盘维保接口
接口地址	/info/tray/maintenance
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

3.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
carrierSn	Υ	String	载具号
eqpCode	Υ	String	设备编码
chamberCode	N	String	设备腔体编码
type	Υ	String	类型 清洗: Clean; 镀膜: Coating
actionTime	Υ	Date	时间
actionType	Υ	String	开始: Start 结束: End
location	Υ	String	上层: upper; 下层: lower

3.2 请求参数示例

```
{
"procld":"",
"carrierSn":"",
"eqpCode":"",
"chamberCode":"",
"type":"",
"actionTime":"",
"actionType":"",
"location":""
}
```

3.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

3.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
```

```
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

4. 烘干设备 cassette 进/出

接口名称	烘干设备 cassette 进/出	
接口地址	/info/dry/InOrOut	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

4.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
carrierSn	Υ	String	载具号
eqpCode	Υ	String	设备编码
chamberCode	Υ	String	设备腔体编码
action	Υ	String	进: in; 出: out
qty	N	int	数量
waferList	N	List	Wafer 集合(进 WaferList 不能为空)
waferDecimalCode	N	long	WaferId(十进制码)
slot	N	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	N	int	Wafer 所在位置: 行

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

4.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

5. 电池片称重

接口名称	电池片称重
接口地址	/info/battery/weight
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

5.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码
printCode	Υ	String	印台号(印台号枚举顺序表示第几次重量)
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制)
weight	Υ	double	重量
type	Υ	String	前重: before 后重: after

```
{
"procld":"",
"eqpCode":"",
"printCode":"",
```

```
"waferDecimalCode":123,
"weight":2.99,
"type":""
}
```

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

5.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

6. 电池片进出印刷设备

接口名称	电池片称重
接口地址	/info/battery/print
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

6.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码
printCode	Υ	String	印台号
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制)
action	Υ	String	"in"代表进 "out"代表出
time	Υ	Date	时间 yyyyMMddHHmmss

```
{
"procld":"",
"eqpCode":"",
"printCode":"",
"waferDecimalCode":123,
```

```
"action":"in",
"time":"20220203121212",
}
```

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

6.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

7. 满 Bin 出料

接口名称	电池片称重
接口地址	/info/bin/out
接口协议	http
接口参数格式	application/json
接口请求方式	POST

7.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	String	制程号
eqpCode	Υ	String	设备编码
binNo	Υ	String	bin 盒编号
binCode	Υ	String	bin 级
binNum	Υ	int	bin 数量
waferList	Υ	String	wafer 集合
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
slot	Υ	int	Wafer 所在位置: 列
waferRow	Υ	int	Wafer 所在位置: 行

```
{
"procld":"",
```

```
"eqpCode":"",
"binNo":"",
"binCode":"",
"binNum":64,
"waferList":[
    {
         "waferDecimalCode":,270532741,
         "slot":1,
         "waferRow":1
    },
    {
         "waferDecimalCode":,270532742
         "slot":1,
         "waferRow":2
    }
]
```

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

7.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

四、Wafer 检测信息上报接口

1、PL 检测结果上报接口

接口名称	PL 检测结果上报接口	
接口地址	/check/pl	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

1.1 输入参数字段说明

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	string	制程编号
eqpCode	Υ	string	设备编号
portCode	Υ	string	设备通道编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
rank	Υ	string	等级, A 表示良品, B 表示轻微缺陷, C 表示严重缺陷
defectCode	Υ	string	原因代码
avgGray	Υ	number	灰度值
plateld	N	string	载板编号
IocationNo	N	string	硅片在载板上的位置编号
checkParameter	N	map	其他检测数据
fileUrl	N	String	图片文件等
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

1.2 请求参数示例

```
{
    "procld" : "PVD",
    "eqpCode":"test1",
        "portCode":"1",
        "waferDecimalCode":11111111111111,
    "measurerId":"12",
        "rank":"A",
        "defectCode":"ng error",
    "avgGray":52,
        "plateId":"A22",
        "locationNo":"3",
        "fileUrl":"",
        "time":"20220203121212"
}
```

1.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

1.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

2、AOI 检测结果上报接口

接口名称	AOI 检测结果上报接口	
接口地址	/check/aoi	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

2.1 输入参数字段说明:

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	string	制程编号
eqpCode	Υ	string	设备编号
portCode	Υ	string	设备通道编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
direction	Υ	Int	1:正面 2: 背面
rank	Υ	string	等级, A 表示良品, B 表示轻微缺陷, C 表示严重 缺陷
defectCode	Υ	string	原因代码
checkParameter	N	map	其他检测数据
fileUrl	N	String	图片文件等
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

2.1 请求参数示例

```
{
    "procld": "PVD",
    "eqpCode":"test1",
        "portCode":"1",
        "waferDecimalCode":11111111111111,
        "measurerId":"12",
    "direction":1,
        "rank":"A",
        "defectCode":"ng error",
```

```
"fileUrl":"",
"time":"20220203121212"
}
```

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true:成功; false:失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

2.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

3、EL 检测结果上报接口

接口名称	EL 检测结果上报接口	
接口地址	/check/el	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	string	制程编号
eqpCode	Υ	string	设备编号
portCode	Υ	string	设备通道编码
waferDecimalCode	Υ	int	WaferId(十进制码)
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
rank	Υ	string	等级, A 表示良品, B 表示轻微缺陷, C 表示严重 缺陷
defectCode	Υ	string	原因代码
avgGray	Υ	number	灰度值
checkParameter	N	map	其他检测数据
fileUrl	N	string	图片文件等
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

```
{
    "procld": "PVD",
    "eqpCode":"test1",
        "portCode":"1",
        "waferDecimalCode":111111111111111,
        "measurerId":"12",
        "rank":"A",
        "ng":"ng error",
        "avgGray":1,
        "fileUrl":"",
        "time":"20220203121212"
}
```

3.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

3.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

4、IV 检测结果上报接口(定时任务)

接口名称	Ⅳ 检测结果上报接口	
接口地址	/check/iv	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	string	制程编号
eqpCode	Υ	string	设备编码
portCode	Υ	string	设备通道编码

waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
eta	Υ	number	
voc	Υ	number	
isc	Υ	number	
ff	Υ	number	
rs	Υ	number	
jsc	Υ	number	
bin	Υ	number	
tenv	Υ	number	
cellParamArea	Υ	number	
measuredResistivity	Υ	number	
rshunt	Υ	number	
ivrev2	Υ	number	
etaUncorr	Υ	number	
ffUncorr	Υ	number	
opticalFrontColor	Υ	number	
el2Class	Υ	number	
checkParameter	N	map	其他检测数据
fileUrl	N	string	图片文件等
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

```
{
 "guid": "07ca3dec-b674-41d0-af9e-9c37583b08bb",
   "procld": "PVD",
 "eqpCode":"test1",
   "portCode":"1",
   "waferDecimalCode":111111111111,
   "measurerId":"12",
   "eta":1,
   "voc":1,
   "isc":1,
   "ff":1,
   "rs":1,
   "jsc":1,
   "bin":1,
   "tenv":1,
   "cellParamArea":1,
   "measuredResistivity":1,
```

```
"rshunt":1,

"ivrev2":1,

"etaUncorr":1,

"ffUncorr":1,

"opticalFrontColor":1,

"el2Class":1,

"fileUrl":"",

"time":"20220203121212"
}
```

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

4.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```

5、方阻检测结果上报接口

接口名称	方阻检测结果上报接口	
接口地址	/check/sr	
接口协议	http	
接口参数格式	application/json	
接口请求方式	POST	

参数名称	必填(Y/N)	数据类型	说明
procld	Υ	string	制程编号
eqpCode	Υ	string	设备编号
portCode	Υ	string	设备通道编码
waferDecimalCode	Υ	long	WaferId(十进制码)
measurerId	Υ	string	测量仪器 ID
frontRshAvg	Υ	number	正面平均并联电阻
frontRshSd	Υ	number	正面标准并联电阻

frontThickness	Υ	number	正面厚度
frontRshMin	Υ	number	正面最小并联电阻
frontRshMax	Υ	number	正面最大并联电阻
numberOfSamples	Υ	number	样本编号
backRshAvg	Υ	number	反面平均并联电阻
backRshSd	Υ	number	反面标准并联电阻
backThickness	Υ	number	反面厚度
backRshMin	Υ	number	反面最小并联电阻
backRshMax	Υ	number	反面最大并联电阻
checkParameter	N	map	其他检测数据
time	Υ	string	时间: yyyyMMddHHmmss

```
{
    "procld": "PVD",
  "eqpCode":"test1",
    "portCode":"1",
    "waferDecimalCode":111111111111,
    "measurerId":"12",
    "frontRshAvg":1,
    "frontRshSd":1,
     "frontThickness":1,
     "frontRshMin":1,
     "frontRshMax":1,
     "numberOfSamples":1,
     "backRshAvg":1,
     "backRshSd":1,
     "backThickness":1,
    "backRshMin":1,
    "backRshMax":1
    "fileUrl":"",
    "time":"20220203121212"
}
```

5.3 响应参数字段说明

参数名称	数据类型	说明
success	boolean	接口成功标记 true: 成功; false: 失败
msg	String	提示信息
code	int	错误码

5.4 响应参数示例

```
{
"success":"true",
"msg":"成功",
"code":20200"
}
```